This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



JP5277929 Biblio

Page:1.

















UPPER SHAFT MECHANISM OF POLISHING DEVICE

Patent Number:

JP5277929

Publication date:

1993-10-26

Inventor(s):

TAKEMURA SHINICHIRO; others: 01

Applicant(s)::

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

□ JP<u>5277929</u>

Application Number: JP19920079929 19920401

Priority Number(s):

IPC Classification: B24B37/00; B24B37/04

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To improve flatness by forming a pressurized room between an upper plate and a pressure plate fastened on the lower edge of an upper shaft and by providing a middle pressing shaft connected to the central part of the pressure plate and to displace the central part toward a carrier plate free to approach and separate on the upper shaft.

CONSTITUTION: A polishing cloth is attached on the upper surface of a turn table 80, and a carrier plate 81 with a wafer 82 to polish adhered on it is placed on it. At the time to start working, a cylinder device 85 pushes down an upper part housing 11, an integrated pressure plate 40 is lowered through a pressurized room 50a to maintain an upper shaft 10 and an upper plate 30 at specified pressure during polishing and makes contact with the carrier plate 81. By rotation of the turn table 80, a drive motor independently rotates and rotates the upper shaft 10, the upper plate 30, a bellows 50 and the pressure plate 40 integrally. When a slight curve with its top on its bottom is generated in the central part of the turn table 80 by heat generation, a central pressing shaft 70 pressurizes the pressure plate 40, pulls it up and corrects it. At the time of finishing polishing, respective rotation is stopped, the upper shaft 10 is lifted up in reverse to the initial and the carrier plate is separated.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) [本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FI

(11)特許出願公開番号

特開平5-277929

(43)公開日 平成5年(1993)10月26日

技術表示箇所

(51) Int.Cl.*

識別記号

庁内整理番号

B 2 4 B 37/00

37/04

B 7908-3C

ь

Z 7908-3C

審査請求 未請求 請求項の数3(全 9 頁)

(21)出顧書号

特惠平4-79929

(22)出題日

平成4年(1992)4月1日

(71)出版人 000006264

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

(72) 発明者 武村 真一郎

兵庫県朝来郡生野町口銀谷字箔野々985番 地1 三菱マテリアル株式会社生野製作所

内

(72)発明者 藤原 由岐緯

兵庫県朝来郡生野町口銀谷字猪野々985書

地1 三菱マテリアル株式会社生野製作所

P

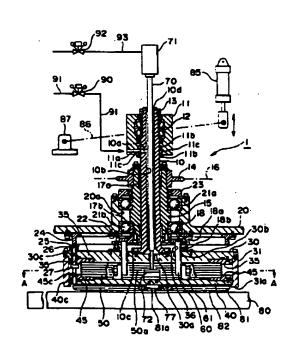
(74)代理人 弁理士 志賀 正武 (外2名)

(54)【発明の名称】 ポリッシング装置の上軸機構

(57)【要約】

【目的】 ターンテーブルの微少滴曲等に遊従させ、かつ、キャリアプレートの上面全面を均等に押圧することにより、ウェーハの平面度と半帯度、とくに、平面度を向上させ得るポリッシング装置の上軸機構を提供することを目的とする。

【構成】 上軸の下方には、該上軸の下端に固着された 上板とキャリアプレート上面に当接する押圧板との間に 加圧室が形成され、前配上軸には、前配押圧板の中心部 に連結されて、その中心部を前配キャリアプレートに向 けて接近離間可能に変位させる中押軸が移動可能に設け られていることを特徴とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 キャリアプレートの下面に接着されたシ リコンウェーハを研磨すべく、前配キャリアプレートの 上面をターンテープル上の研磨面に向けて押圧する上軸 を備えたポリッシング装置の上軸機構において、

前紀上軸の下方には、該上軸の下端に固着された上板と キャリアプレート上面に当接する押圧板との間に加圧室 が形成され、

前記上軸には、前記押圧板の中心部に連結されて、その に対し、以下のような改良された千段が 中心部を前記キャリアプレートに向けて接近離間可能に 10 165849号において開示されている。 変位させる中押軸が移動可能に設けられていることを特 【0008】すなわちこの技術は、図7 徴とするボリッシング装置の上軸機構。 自転する上軸の下端に配した回転円板で

【簡求項2】 前記加圧室には、前記上軸もしくは上板 に連設された駆動ピンにより前記上軸の回転力を前記押 圧板に直接的に伝達する押圧板駆動手段が設けられてい ることを特徴する請求項1記載のポリッシング装置の上 軸機構。

【請求項3】 前記加圧室の周壁が、前記上軸の回転力を前配押圧板へ伝達する押圧板駆動手段となされていることを特徴とする請求項1記載のポリッシング装置の上 20軸機構。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、シリコンウェーハを研 贈するポリッシング装置の上軸機構に係り、詳しくはシ リコンウェーハを研磨面に押圧する上軸機構に関する。

[0002]

【従来の技術】単結晶シリコンウェーハ(以下単にウェーハと称す。)の加工工程には、最終的な仕上げ工程としてウェーハの平滑度を向上させて統面仕上げをおこな 30 うための、ポリッシング装置を用いたメカノケミカルポリッシングによる研磨がある。

【0003】従来、ここで用いられるポリッシング装置は、軟質弾性材料になる研磨布を接着した回転するターンテプルトの研磨面に、研磨液を接下しながら、キャリアプレートの下面に接着したウェーハを、独立に自転する上軸の下端に取り付けた押圧板により、キャリアプレートの上面から押し付けて研磨するものであった。

【0004】この研磨においては、ウェーハの高い平向 度と平滑度が要求されるが、このときの研磨精度はター ンテーブルの平面度や、ターンテーブルと押圧板との平 行度に大きく影響を受け、また、キャリアブレートを押 圧する押圧板への加圧点によってもウェーハの研磨状態 が変化する。

【0005】一方、押圧板の上面中心部を上軸により加 圧し、押圧板の下面でキャリアプレートの上面全面を加 圧する従来のポリッシング装置では、一見平面状の押圧 板であっても、理想解体ではないので部分的な加圧によ る数少な変形が生じ、キャリアプレート上面に作用する カも一様ではない。 【0006】しかも、セラミックス等からなる円板状のキャリアプレートにおいても同様の状態となり、また、キャリアプレートの下面には複数枚のウェーハがキャリアプレートの中央部ではなく半径上に接着されているので、研磨される各ウェーハともその加圧点が偏心したものとなり、とくにウェーハの水平度に支障を来す。

2

【0007】このようなポリッシング装置の、キャリアプレートに向けて自転を作って加圧するための上軸機構に対し、以下のような改良された千段が、実開昭62-165849号において販売されている。

【0008】すなわちこの技術は、図7に示すように、 自転する上軸の下端に配した回転円板であるトップリン グ404に、被体または気体を適当な圧力で封入したゴ ム等になる弾性中空体413を設け、その弾性中空体4 13により、ターンテーブル403に載せたキャリアプ レート2をその上面から押圧するものである。

【0009】このような手段により、ウェーハ401が 接着されたキャリアプレート上面を均等に押圧しようと するものである。

【0010】また、他の改良技術として、実開昭64一 16260号に示される技術が提案されており、この技 術は、図8に示すように、キャリアプレート526の外 周録近傍をターンテーブル556の方向へ押圧するため の外周押圧装置520と、キャリアプレート526の中 央近傍を押圧するための中央押圧装置536とを具備し たものである。

【0011】前配、中央押圧装置536には、その下部に加圧板644が取り付けられ、この加圧板644によってキャリアプレート526の中心寄りを加圧することで、ウェーハ548外周の一部を押圧し、一方、キャリアプレート526の外周寄りの一部を前記外周押圧装置520により押圧するようになっている。

【0012】また、中央押圧装置536は圧縮空気により押圧力を加減するピストン装置となっており、鉄中央押圧装置536の加圧力を調整して、前記外周押圧装置620とのパランスをとることによってウェーハ研磨面へかかる圧力を均等化しようとするものである。

[0013]

【免明が解決しようとする課題】ポリッシング装置における研磨では、ウェーハに軟質紙粒で圧力を加えることにより発生する熱によって、ウェーハ上の微少凸部に腐食反応を進行させるので、装置のターンテーブルにもこのときの研磨熱が蓄積される。

【0014】また、ターンテーブル上では、複数枚のウェーハが接着された、ターンテーブルのおよそ1/2以下の直径であるキャリアブレートを、さらに複数枚、例えば4枚ほどのキャリアブレートを、それぞれに自転を伴う上軸機構により押圧するので、ターンテーブルにおける蓄熱部分と放熱部分も一様性を欠く。

「ロロコロブン ナポッチ 耳音が半さにつかてなーンチ

ーブルの上面にも、極めて緩やかではあるが、表面の歪みが生じてくる。この歪みは、通常ターンテーブル中心 部を頂とする湾曲変形となっている。

【0016】このような状況においては、前者の単性中空体で押圧する機構によれば、キャリアプレートの上間を均等に加圧することはできるものの、キャリアプレートへの作用面がゴム等の弾性体なので、回転中の研磨面からの截少な衝撃で、キャリアプレートに常に揺動が発生し、その結果、ウェーハの水平度を損なうこともある。

【0017】さらに、弾性体によりキャリアプレートを押圧しながら回転するので、上軸の回転とキャリアプレートの回転とが完全に応答がとれないという問題があった。

【0018】すなわち、研磨面での摩擦抵抗により、弾性中空体の上輪側トップリング面とキャリアプレート面とは、常時、振りと戻りとが発生する。このことは、ウェーハが研磨面に対して一瞬の停滞と横りが発生しており、前配同様にウェーハの水平度の欠如やウェーハへの損傷を招くことがある。

【0019】一方、枝杏のキャリアプレートの中央部分と外周部分とでパランスをとる押圧機構によれば、ターンテーブルに生じる競少湾曲に対して、キャリアプレートの外周部分と中央部分とを押圧することにより、研磨面とキャリアプレートとの一応の平行度を確保できる。

【0020】しかしながら、ウェーハに加えられる力は、キャリアプレートの中央寄りの一部と、外周側の一部であり、すなわち、各ウェーハの開縁において部分的な加圧となる。このようなキャリアプレートへの部分的な加圧は、ウェーハ全面に均等に押圧する力が作用しないので、ウェーハの水平度に支障を来すという問題点がある。

【0021】本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、ターンテーブルの数少荷曲等に追従させ、かつ、キャリアプレートの上面全面を均等に押圧することにより、ウェーハの平面度と平滑度、とくに、平面度を向上させ得るポリッシング装置の上輪機構を提供することにある。

[0.0 2 2]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 40 に、本発明では、キャリアプレートの下面に接着されたシリコンウェーハを研磨すべく、前配キャリアプレートの上面をターンテーブル上の研磨面に向けて押圧する上軸を備えたポリッシング装置の上軸機構において、前配上軸の下方には、該上軸の下端に固着された上板とキャリアプレート上面に当接する押圧板との間に加圧室が形成され、前配上軸には、前配押圧板の中心部に連結されて、その中心部を前配キャリアプレートに向けて接近離間可能に変位させる中押軸が移動可能に設けられていることを特徴とする。 50

【0023】また、前記加圧室には、前記上軸もしくは 上板に連設された駆動ピンにより前記上軸の回転力を前 記押圧板に直接的に伝達する押圧板駆動手段が設けられ ていることを特徴する。

【0024】さらに、前紀加圧室の周壁が、前記上軸の回転力を前配押圧板へ伝達する押圧板駆動手段となされていることを特徴とする。

[0025]

【作用】ウェーハが下面に接着されたキャリアプレート 00 上面に押圧板が当接し、該押圧板によってキャリアプレートが押圧される。押圧板上面に形成された加圧室を加圧すると、加圧室内の圧力は押圧板を下方へ押し下げるように作用する。加圧室内の圧力は押圧板のほぼ全面に働き、さらに、該押圧板を介してキャリアプレート上面にもその全面に均等に作用してキャリアプレートをターンテーブルに向かって押圧する。

【0026】これによって、研磨熱により発生したターンテープル上面の機かな至みに対しても、均等にキャリアプレートを押圧してターンテーブルの歪みに迫従させる。また、押圧板は通常の開性は有しているのでキャリアプレートを安定して保持しする。

【0027】そして、上軸側に固着され上軸と一体に回動する駆動ピンは、上軸側の回転力を直接押圧板に伝達し、あるいは、加圧室の周壁を介して前記上軸の回転力を押圧板に伝達する。

【0028】さらに、ターンテーブルに発生した海曲が 増大した場合には、ウェーハの研磨状態に対応させて中 押輪により押圧板の中心都を補完的に押圧しあるいは引 き上げ、これによって、キャリアプレートとターンテー ブルとの平行度を調整する。

[0029]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。図1に示されるように、ポリッシング装置のターンテーブル80の上方には上軸機構1が配置され、該上軸機構1の下方には、研磨されるウェーハ82がキャリアプレート81の下面に接着されてターンテーブル80に載置される。

【0030】前配上軸機構1は、回転しながらターンテーブル80例へ加圧する上輪10と、該上輪10を支持して上輪10へ回転力を伝達するハブホイール15と、これらを回転自在に支持するハウジング20、および、上輪10の下方に連設され前配キャリアプレート81を押圧する上板30ならびに押圧板40とから該略構成されている。

【0031】上輪10は、中空のシャフトであり、上方では上部ハウジング11の内筒に取り付けられた輪受12により回転支持され、下方ではハブホイール15の筒内に挿入され支持されている。

【0032】前配ハブホイール15と上軸10とは一体50 となって回転し、かつ、上軸10が上下に摺動可能なよ

うにスライドペアリング17a,17bにより結合され ている。また、上軸10の上方には、上軸10の中空部 10 bに圧縮空気を導入するための上軸圧空導入口10 aが設けられている。

【0033】 飲 上軸10の 上方を支持している前紀上部 ハウジング11は、上軸10を支持すると同時に上下に 昇降させるための支持部であり、前記の上軸圧空導入口 10 a に圧縮空気を送気するため、上部ハウジングの一 箇所に圧空導入口11aが開孔され、その圧空導入口1 グ11の内筒面上に内崗に沿って切り込まれた圧空導通 溝11cに連通している。

【0034】これにより、圧空導入口11aから、回転 する上軸10の上軸圧空導入口10aを介して上軸10 の中空部105と導通するようになっている。圧空導通 講11cの上下では、上部ハウジング11の内筒面と上 帕10の外周面とはOリング11b、11bにより気密 に保たれている。

【0035】また、上軸10を支持しているハブホイー ル15は、ハウジング20に関けられた挿通孔20aに 20 おいて軸受21a, 21bで回転支持されている。ここ に装着される軸受け21a, 21bは、ハブホイール1 5の外周、挿通孔20aにそれぞれ上下方向から嵌め込 まれ、軸受止23、22により固定されている。

【0036】核ハプホイール15の上端には、これに回 転を与えるためのスプロケット14が固着されており、 駆動チェーン16によって駆動モーター(図示せず)か らの駆動力が伝達される。

【0037】一方、ハブホイール15と一体に回転する 上軸10は、下方がハブホイール15の下端よりも長く 30 伸長されて、その末端は中空部10bが若干拡径された うえ、何状に広げられたフランジ部10cが設けられて いる。そして、このフランジ部10cの下面には、ほぼ 円形平板の前紀上板30が上輪10に一体に取り付けら れて吊持されている。

【0038】本実施例では、前述のように、前配上輸1 0の下端に上板30が固着され、さらに該上板30の下 方には、ターンテーブル80に載置されるキャリアプレ ート81の上面に当接する押圧板40が配置され、これ ら上板30と押圧板40との間には、両者間に介装され 40 た周壁を構成するペローズ50により加圧室50aが形 成されており、さらに、この加圧電50aの内部には、 上軸10に連設された駆動ピン60により上軸10の回 転力を押圧板40に直接的に伝えるための、押圧板40 に対する駆動手段が設けられている。

【0039】前記ペローズ50は、ステンレス薄板等の 弾性材料により蛇腹に成型されたもので、押圧板40の 直径に近い口径のものであるが、少なくともキャリアプ レート81のウェーハ82が接着されて占有される部分 と間係以下であることが草主しい

【0040】 そして、核パコーズ50は、一方向に、図 では上下方向に仲縮性を有しており、上下面が関ロして いる。また、上板30とペローズ50、および、ペロー ズ50と押圧板40とは、それぞれ、現状平板の一面に 段付き加工を施した固定板35、45を介して取り付け られ、固定板35,45とペローズ50との接合部分 は、溶接接合によって気密に保持されている。

【0011】さらに、前配上板30の略中央部には、上 軸10の中空部10万に連通する上板圧空管路30aが 1aは、その奥増で、上軸10の外面に接するハウジン 10 形成され、前配上部ハウジング11の圧空導入口11a から加圧室50aに至るまでの圧空経路が構成されてい

> 【0042】前述した上輪10に回転力を伝達するハブ ホイール15の下端には、環状の駆動ピン支持板18が 固着されており、この駆動ピン支持板18の下面に、押 圧板40に回転力を伝達するための駆動ピン60が下方 に向けて一体に設けられている。

【0043】図面では、駆動ピン60は、ハブホイール 15に固着された駆動ピン支持板18から上板30を貫 通して下方へ伸びているが、ハブホイール15、上輪1 0、および、上輪10に固着された上板30とともに回 転して、押圧板40にその駆動力を伝えるのが目的であ り、上軸10に連設されるものであればよく、上板30 の下面に取り付けるものとしてもよい。

【0044】ここでは、上軸10の下端のフランジ部1 0 c における上板 3 0 の取り付け部分の補強的構成か ら、上板30を貫通させ、上板30にも同時に回転を伝 達するようになっている。また、駆動ピン60が貫通す る上板30の駆動ピン挿通孔36には、加圧室508の 気密保持のため〇リング30bが装着されている。

【0045】一方、図2(図1のA-A水平断面図)に 示されるように、駆動ピン60は2本を一対として2箇 所に設けられており、加圧室50a内の押圧板40の上 面には、この駆動ピン60を受けるためのローラー62 が、ローラーステー61により支持されている。

【0046】このように駆動ピン60をローラー62で 受けることにより、回転力を押圧板40に確実に伝える とともに、キャリアプレート81の着説の際の押圧板4 0の L下方向への昇降を可能にしている。

【0047】本実施例では、押圧板40への駆動手段と して、駆動ピン60とローラー62によるものとなって いるが、上下への可動部分を有し、かつ、上軸10と一 体的な回転力を伝達するような、例えば、押圧板40の 上面に駆動ピン60が挿入される円筒の外会体等を設け たものとしてもよい。

【0048】このような上板30、ベローズ50、およ び、押圧板40により形成される加圧室50aの外周に は、側板31,31が上板30の下面周縁に一体に固着 されることにより位置させられている。

「ひりょう」 てつかれるしょう 思ったニナシェアマド

上板30周録のおよそ1/4の長さに渡って2箇所に分 割されて設けられている。そして、何板31はその下端 において内方に向かって折曲形成された折曲部31a, 31 aで前配押圧板40のト面周縁を支持し、かつ、押 圧板40を囲繞することにより、ペローズ50に吊持さ れた押圧板40の水平方向の揺れを防止している。

【0050】また、折曲部31aの端部内周がキャリア プレート81の外間に合致するように形成されており、 押圧板40を下降させたときに、この倒板31によって キャリアプレート81のターンテープル80上における 10 イドペアリング17aへの異物の混入を防止している。 位置決めができるものとなっている。

【0051】さらに、本実施例では、ターンテーブル8 0 に発生する微少な薄曲に対して押圧板40を補完的に 変形させるために、押圧板40の中心をキャリアプレー ト81に向けて押圧あるいは引き上げ可能な中押軸70 が設けられている。

[0052] 該中押輪70は、前配上輪10の中空盛1 0 bに、その軸方向に相対移動自在に嵌挿され、上方の 端部が近傍が、前配上軸10の上端で支持されており、 50 a内へ突出させられ、かつ、その外周面と前記上輪 10の内壁との間には、圧空経路を形成するように間隙 が形成されている。

【0053】そして、中押軸70と上軸10との間の中 空部10bは、パッキン10dにより気衝性が保たれて

[0054] 一方、前配中押輪70は、上輪10の上方 に設けられたシリンダ装置71に連続されており、鉄シ リンダ装置 7.1 によって軸方向に沿って往復移動させら れるようになっている。

【0055】また、前記中押輪70の先端は、球面軸受 け72を介して前配押圧板40の中心部に連結されてお り、シリンダ装置71に連なる圧力制御系の操作によ り、押圧板40の中心部を押圧あるいは引き上げるよう になっている。

【0056】核球菌輪受け72は、図5に示すように、 前紀押圧板40の上面中央に一体に取り付けられた軸受 けハウジング73と、減輪受けハウジング73の内部に 固定され内周面に球殻状の支持面が形成されたレース? ーポール75とによって構成されており、このピローポ ール75に、前記中押軸70の先端部すなわち下端部 が、シム76を介して一体に連結されている。

【0057】さらに、前紀押圧板40の下面中央には、 前紀キャリアプレート81の中央に形成された位置合わ せ孔81aに嵌合させられる円板状の係合板77が一体 に取り付けられている。

【0058】ところで、ハブホイール15の下端に取り 付けられ、駆動ピン60が下方に向けて固着された駆動 ピン支持板18には、その外間部に、Vリング18aと 50 ロケット14, 14,, に掛け渡された駆動チェー

ジャパラ18 bとが設けられている。これらは双方と も、研磨中の砥粒等異物が軸受部分に侵入するのを防止 するものである。

【0059】前紀Vリング18aは、ハウジング20の 裏面に取り付けられた軸受止22に摂動接触して、軸受 21 bを保護している。駆動ピン支持板18の下方を覆 うように設けられたジャパラ18bは、上板30の上面 にその下端が固定されて、上輪10および上板30のハ プホイール15に対する上下動に追従して仲縮し、スラ

【0060】さらに、本実施例においては、ウェーハ研 磨後に押圧板40に密着したキャリアプレート81を、 押圧板40から剥離するためのキャリアプレート剥離バ ー25が設けられている。

【0061】これは、キャリアプレート81は、斜磨中 に押圧板40によって押圧されるので、キャリアプレー ト81の上面と押圧板40の下面とは密着状態となり、 上軸10の上昇のときに押圧板40から離れなかった り、上軸10の上昇中もしくは上昇後に落下するのを訪 下方において、上板30の中心部を貫通して前記加圧第 20 止して、上輪10の上昇開始のときに確実にキャリアプ レート81を剥離するためのものである。

> 【0062】キャリアプレート利律パー25は、上板3 0、固定板35,45、押圧板40に各々関孔された挿 通孔30c、35c, 45c、40cを貫通して設けら れている。剥離パー25の順部は平板に成型され、該平 板部と上板30の上面との間にスプリング26が挿入さ れる一方、固定板35の神通孔35cの下方には、スト ッパー27が位置調整可能に取り付けられている。

【0063】そして、ハウジング20の下面には、現状 30 体である剥離リング24が上輪10と同心に固定されて いる。この剥離リング24下増とキャリアプレート剥離 パー25の頭部とは平面上接するような位置に、それぞ れ上軸10の軸芯から等距離にある。剥離パー25と剝 離リング24との新面上の位置関係では、ウェーハ研磨 中は上輪10および上板30等が下降しているが、この ときには、剥離パー25の頭部と刺離リング24とが若 干の間隙を有するよう離間した配置となっている。さら に、研磨時にあっては、利能パー25はその下端が押圧 板40に関孔された挿通孔40cから突出しないよう 4と、核レース74の内側に捜勁自在に嵌合されたピロ 40 に、所定の長さに形成され、ストッパー27によって調 盤されているのである。

> 【0064】以上述べた上輪機構1にあっては、一部図 示を省略するが、ターンテーブル80の上方に複数台、 通常4台ほどが設置されている。ハウジング20は各上 帕提構1に共通に設けられており、装置本体に固設され ている.

> 【0065】ハウジング20の上には、これら上輪機構 1. 1, ……, を同時に駆動するための共通の駆動モー ターが設置され、各々の上軸機構1,1,……,のスプ

ン16の一部に連結されている。

【0066】また、ハウジング20上には、上袖10を 昇降させるための昇降用シリンダ装置85と、支点87 と、両者を結合する連設律86が設けられている。そし て、上軸10の上部を支持する上部ハウジング11に取 り付けられた支点(図示せず)で連設棒86の中間部に 連結されており、昇降用シリンダ装置85の作動により 上部ハウジング11に作って上軸10が昇降可能となっ ている。

【0067】一方、上輪10の下方に形成された加圧室 10 50aへ連なる上部ハウジング11の圧空導入口11a は、上液倒の圧力調整器90に連設された導管91に接 統されて、加圧室50の圧力が調整されるようになって おり、また、中押軸70のロッド73を作動させるため のシリンダ装置71は、途中に圧力調整器92を介在さ せた専管93に接続されている。

【0068】また、ハウジング20の中心部には、キャ リアプレート81の外周の一部に外周に合致して当接 し、複数のキャリアプレート81をターンテーブル上に おいて同時に位置決めするための位置決め装置が設けら 20 れている。

【0069】該位置決め装置は、ハウジング20の下面 とターンテーブル80の上面との間をシリンダ装置によ って昇降可能に取り付けられている。

【0070】また、上板30の、钢板31の固着されて いない周録部分には、キャリアプレート81の外周より 若干小さい円弧の切欠部が設けられ、ハウジング20の 下間にある前記位置決め装置がターンテーブル上間まで 下降して、当初キャリアプレート81の位置決めが可能 となっている。

【0071】次に、このような構成になる上軸機模1の 動作を説明する。ターンテーブル80の上面には、図示 しないが、予め研磨布が貼付されており、この上に研磨 されるウェーハ82の接着されたキャリアプレート81 が、前記の位置決め装置が用いられて、ウェーハ82の 研磨面を下面として所定に位置に載置される。

【0072】次に、上軸機構1の作動を開始すると、シ リンダ装置85により上部ハウジング11が押し下げら れ、これに伴って上輪10、上板30、および、加圧室 50 a を介して一体になる押圧板40とが下降する。個 40 からは突出していない。 々で、キャリアプレート81は、予め位置決めされてい るので、上板30周録に固着された倒板31の下端に設 けられた折曲郎318、318の内周に嵌め合わされ て、押圧板40の下面に当接する。そして、キャリアプ レート81によって押圧板40が微かに持ち上げられる まで上輪10が下降する。昇降用シリンダ装置85はこ の状態で研磨が終了するまで保持されている。上輪10 が下降するときには、ハブホイール15はハウジング2 0 側に支持されているので、ハブホイール15の下方に

に摺動する。そして、加圧室50aは、研磨中、所定の 圧力を維持するように圧力調整器73aにより加圧保持 される.

10

【0073】この状態からターンテーブル80が回転し て研磨がおこなわれるが、ターンテーブル80のスター トと同時に、駆動モーターも独自に回転を開始し、この 駆動モーターに連結された駆動チェーン16によって、 スプロケット14に回転が伝えられる。スプロケット1 4の固着されたハプホイール15が回転すると、スライ ドペアリング17a,17bにより回転方向に滑りを規 制された上輪10がハブホイール15と一体となって回 転を開始する。そして、上輪10とともに、上板30、 ペローズ50、押圧板40が一体に回転するが、とくに 押圧板40には、駆動ピン60により回転力が伝達され

【0074】そして、研磨面にはアルカリ性のシリカゾ ルが摘下されてウェーハ82の研磨が進められるが、ウ エーハ82の研磨状態により、加圧室50gの圧力が調 整される。

【0075】さらに、通常は発熱によりターンテーブル 80に中央部を底とする、あるいは、頂とする微かな湾 曲が生じるが、このような研磨中のターンテーブル80 の歪みが大きく、ウエーハ82の仕上がり状態が平面度 を欠いているような場合には、前者の場合においては中 押輪70をシリンダ装置71を用いて押圧板40の上面 中心部を加圧することにより、また、後者の場合におい ては、押圧板40の上面中心部を引き上げるような力を 与えることにより補正することができる。

【0076】研磨が終了すると、ターンテーブル80、 30 および、上輪10等の回転が停止され、最初とは逆に昇 降用シリンダ装置85によって、上軸10が持ち上げら れキャリアプレート81がターンテーブル80から引き 能される。

【0077】このとき、図3に示されるように、キャリ アプレート81は、キャリアプレート刺離パー25によ って押圧板40から剥削される。剥離パー25は、上軸 10が下降し押圧板40がキャリアプレート81に当接 しているときは、スプリング26によって引き上げられ ており、その下埔部は押圧板40の押通孔40cの下雨

【0078】そして、刺離パー25の類部とハウジング 20下面の剥削リング21とは離間した状態となってい る。次に、研磨終了後上軸10が上昇すると、別離パー 25の順部が剝離リング24の下端に接触し、さらに上 昇すると、凶4の如く、この剝離リング24が別離パー 25の止まりとなって、押圧板40に対して相対的に剥 離パー25を押し下げることとなり、押圧板40の挿通 孔40cから刺離パー25の下端部が突出する。そのた め、上輪10の上界開始時にキャリアプレート81を安 連載された駆動ピン60に対して、ローラー62は下方 *50* 全にターンテープル80のトに制御することができるの

11

である。

【0079】なお、前紀実施例において示した各構成部 材の路形状や寸法等は一例であって、設計要求等に基づ き種々変更可能である。

【0080】例えば、前記実施例においては、上輪10 き、3 の回転力を押圧板40に伝達する手段を、駆動ピン6 0、ローラー62、ローラーステー61によって構成し、これらによって、上輪10の回転力を直接押圧板4 0へ伝達する例について示したが、これに代えて、図6 に示すように、前配ローラー62、ローラーステー61 10 ある。を省略して、上輪10の回転力を、上板30、ベローズ 50あるいは倒板31を介して前配押圧板40へ伝達す ある。るようにしてもよい。

[0081]

【効果】本発明は、以上述べたように構成されているので、以下の効果を奏する。上軸の下方に設けた伸縮揺動自在の加圧室に含まれる押圧板の上面のほぼ全域を加圧し、この押圧板でキャリアプレートを押圧するので、キャリアプレートの全面にかつ均等に加圧することができ、また、ターンテーブルの研磨面にも追従させ得るのので、研磨するウェーハの平面度を向上させることができる。

【0082】加圧室下面のキャリアプレートを押圧する 押圧板は平板なので、回転研磨時のキャリアプレートで の揺動が無く安定した保持できる。

【0083】押圧板への回転力を上軸から直接伝達する 構成とすることにより、キャリアプレートを安定して回 転させることができ、研磨関における瞬間的な停滞と滑 りがなくウェーハの平面度および平滑度を向上させるこ とができる。

【0084】中押軸によりターンテーブルの湾曲度に対応させてキャリアプレートの平行度を補正できるので、 併唐熱の書積状態に拘わらずウェーハの平面度が確保でき、また、連続作業も可能となる。

12

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の上軸機構を示す断面図である。
- 【図2】図1におけるA-A水平断面図である。
- 【図3】キャリアプレート剥離バーを示す要部断面図で ある。

【図4】キャリアプレート剥離パーを示す要部断面図である。

「図5】中押輪と押圧板との連結部の詳細を説明するための拡大縦断面関である。

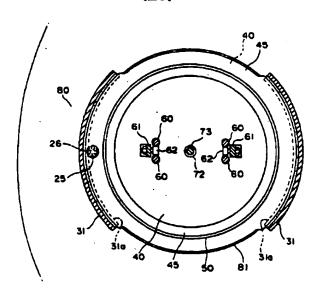
- 【凶6】本発明の変形例を示す線断面図である。
- 【図7】一従来例を示す権断面図である。
- 【図8】他の従来例を示す縦斯面図である。

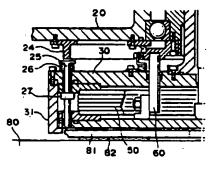
【符号の説明】

- 1 上軸機構
- 10 上軸
- 30 上板
- 40 押圧板
- 50 ベローズ
- 50a 加圧室 60 駆動ピン
- 70 中押軸
- 80 ターンテーブル
- 81 キャリアプレート
- 82 ウェーハ

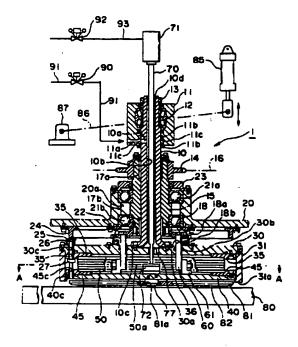
[图2]

(**23**3)

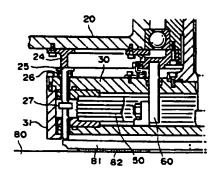




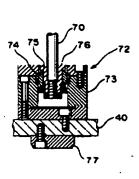
[図1]



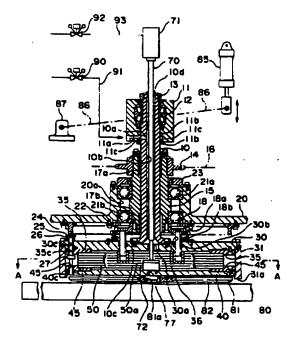
[図4]



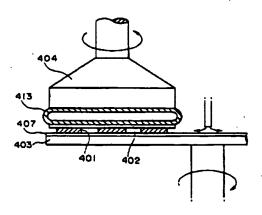
[図5]



[26]







[图8]

